

平成30年度 京大桂ベンチャープラザセミナー

独自の技術、商品で 迫りくるイノベーションの波に乗れ

講演会：無料

懇親会：1,000円

平成30年6月14日(木) 16:30~(受付16:00)

京大桂ベンチャープラザ南館

定員:30名(先着順)

京都が育んだ世界的な電子セラミックス部品メーカー(株)村田製作所、その発展の礎となった電子セラミックスで次世代イノベーションの波を如何にして乗り切り発展してきたのか。元取締役専務執行役員坂部行雄氏をお招きし熱く語って頂きます。

戦前、工業用陶磁器の生産が盛んであった京都東山泉涌寺界隈で小規模な個人会社を営んでいた村田製作所、創業者村田昭氏は新規材料であった酸化チタンを用いたコンデンサに挑戦した。これを足掛かりとして京都窯業試験場、京都大学等のご指導を仰ぎ、多くの電子セラミックスの開発商品化に成功し世界一の企業に発展させた。まさにベンチャー企業を育てた産学官技術連携の先駆け成果ともいえよう。

「独自の製品を提供する」を経営理念に不思議な石ころに挑戦してきた歴史を振り返り、迫りくるイノベーションへの新たな挑戦について抱負を述べる。

—プログラム—

16:30~16:45 挨拶

16:45~17:25 「不思議なセラミックスに挑戦した若者のロマン」
坂部 行雄氏 (元 村田製作所 取締役専務執行役員)

17:25~17:45 質疑応答

18:00~19:00 懇親会(有料:1,000円)



主催：中小機構 近畿

共催：公益財団法人京都高度技術研究所、京都大学大学院工学研究科附属学術研究支援センター

参加申込書

◆申込方法

6月7日(木)までに下記に必要事項をご記入の上、Fax又はE-mailにてお申込み下さい。

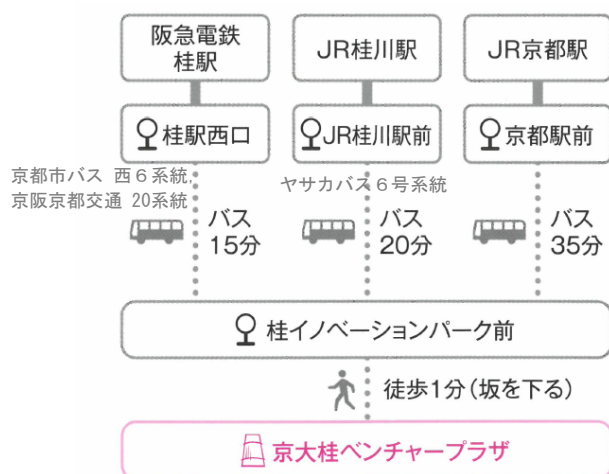
(定員に達し次第、募集を締め切らせていただきます。)

E-mail : kkvp-info@smrj.go.jp F A X : 075-382-1072

フリガナ 氏名	_____		
所属	_____		
電話	_____		
FAX	_____		
E-Mail	_____		
懇親会	参加	・	不参加

京大桂ベンチャープラザへのアクセス

ご来館は公共交通機関をご利用ください



★個人情報の保護について

個人情報保護法に定義されます個人情報に該当する情報については、当機構内で実施する事業で使用させていただきます。当該個人情報の第三者（業務委託先を除く）への提供または開示はいたしません。

ただし、お客様の同意がある場合および、法令に基づき要請された場合については、当該個人情報を提供できるものといたします。

中小機構近畿 京大桂ベンチャープラザ

TEL 075-382-1062 FAX 075-382-1072

E-mail: kkvp-info@smrj.go.jp

京大桂ベンチャープラザ

検索